PCT WELTORGANISATION FOR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Boro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/06204

B29C 59/12, H01T 19/00

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

11. Februar 1999 (11.02.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP98/02632

(22) Internationales Anmeldedatum:

5. Mai 1998 (05.05.98)

(81) Bestimmungsstaaten: CA, CZ, HU, JP, MX, PL, RU, TR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR,

GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten:

197 32 901.2

30. Juli 1997 (30.07.97)

Veröffentlicht DE

Mit internationalem Recherchenbericht.

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): GESELLSCHAFT INNOVATIVE FÜR OBERFLÄCHENBEHANDLUNG MBH [DE/DE]; Raiffeisenstrasse 18c, D-59557 Lippstadt (DE).

(72) Erfinder; und

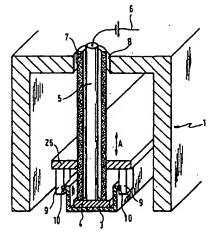
- (75) Erfinder/Aumelder (nur für US): BOLTE, Georg [DE/DE]; Max-Kolbe-Strasse 48, D-33790 Halle (DE), KÖNEMANN, Rita [DE/DE]; Hartmanns Wäldchen 66, D-33790 Halle (DE). KLUTH, Stefan [DE/DE]; In der Marsch 8, D-34431 Marsberg (DE).
- (74) Anwalt: ROST, Jürgen; Bardehle, Pagenberg, Dost, Altenburg, Geissler, Isenbruck, Postfach 86 06 20, D-81633 München (DE).
- (54) TYLLE: CORONA-TYPE DEVICE FOR TREATING A SUBSTRATE SURFACE
- (54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUR KORONABEHANDLUNG DER OBERFLÄCHE EINES SUBSTRATS

#### (57) Abstract

The invention pertains to a corona-type device for treating a substrate surface, comprising an electrode (3) mounted inside a housing (1) located near said substrate. Elements are provided for feeding a carrier gas into the electrode (3) housing. Said device is characterized in that the electrode (3) located inside the housing is ceramic. The housing (1) has cavities (2) to enable a cooling medium to transit. The electrode (3) is activated at a temperature of above 150 °C. Such a configuration allows said device to be realized with minimum dimensions as a result of the cooling system being located in the housing, prevents at the same time from pollutant production (e.g. ozone), and protects the staff using it from skin burning hazards. Suppressing air-cooling makes carrier gas feed possible.

#### (57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Koronabehandlung der Oberfläche eines Substrats, mit einer Elektrode (3), die innerhalb eines benachbart zum Substrat angeordneten Gehäuses (1) untergebracht ist, wobei Mittel vorgesehen sind, um dem die Elektrode (3) aufnehmenden Innenraum des Gehäuses (1) ein Trägergas zuzuführen, und ist dadurch gekennzeichnet, daß die im Gehäuse (1) untergebrachte Elektrode (2) aus keramischem Material besteht, daß das Gehäuse (1) mit Ausnehmungen



(2) für den Durchfluß eines Kühlmediums versehen ist und daß die Elektrode (3) mit einer Temperatur von mehr als 150 °C betrieben wird. Durch diese Ausbildung wird erreicht, daß die Vorrichtung wegen der im Gehäuse untergebrachten Kühlung bei Vermeidung der Bildung von schädlichen Stoffen, z.B. Ozon, eine minimale Baugröße aufweist und daß das Bedienungspersonal vor Verbrennungen geschützt ist. Der Wegfall der Luftkühlung läßt die Zufuhr eines Trägergases zu.

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfoogen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanica	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenica	Fl	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakel
AT	Osterreich	PR	Prankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australlen	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Моласо	TD	Tiched
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
· BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BB	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BP	Burkina Paso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
8.3	Benin	IE	· Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	LS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten vor
CA	Kanada	L.	Italien	MIX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawica
CI	Côte d'Ivoire	КP	Demokratische Volkarepublik	NZ	Neusceland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polcn		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumanien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	Li	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dânemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EB	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

WO 99/06204 - 1 - PCT/EP98/02632

#### Vorrichtung zur Koronabehandlung der Oberfläche eines Substrats

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung mit den im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen Merkmalen.

- Eine derartige Vorrichtung ist aus der EP 0 279 371 A1 bekannt. Dort ist eine Anordnung zur Oberflächenvorbehandlung von Kunststoff mittels einer elektrischen Koronaentladung beschrieben, wobei im Innenraum eines Gehäuses mehrere Elektroden angeordnet sind und in die Koronaentladungszone mittels eines Luft- oder Gasstroms ein Aerosol eingebracht wird. Es handelt sich also um eine speziell für die Oberflächenbehandlung von Kunststoff konzipierte Anordnung, wobei besondere Vorkehrungen für eine Kühlung nicht vorgesehen sind, was auch nicht notwendig ist, weil eine Erwärmung (vergl. Anspruch 8) nur auf eine Temperatur von 20° bis 95° C erfolgt.
- Aus der DE 39 35 013 C2 ist es bekannt, daß zur Koronabehandlung von vorzugsweise mehrfach beschichteten Materialbahnen Koronaelektroden verwendet werden, die in einem Betriebstemperatur-Bereich von etwa 100° C oder mehr und damit ozonfrei arbeiten, wobei die Koronaelektroden außerhalb ihrer Betriebsstellung an Hilfselektroden angelegt werden. Die Koronaelektroden sind dabei als CFC-Kohlenstoffaserkörper ausgebildet, die aber nicht völlig temperaturbeständig sind und bei hohen Spannungen von mehr als 15.000 V zu elektrischer Leitung neigen. Das Problem der Kühlung ist in der genannten Druckschrift bei der Würdigung des Standes der Technik in der Beschreibungseinleitung erwähnt, nämlich dahingehend, daß Ozonabsaugungen vorgenommen werden, wodurch die Koronaelektrode auch gekühlt wird.

In der DE 34 14 245 C2 ist beschrieben, daß zum dichten Belegen von Festkörperoberflächen mit feinen Flüssigkeitströpfehen durch Ultraschallvernebelung Tröpfehen erzeugt werden, die elektrisch aufgeladen und auf die Oberfläche niedergeschlagen werden.

Aus der DE 24 27 933 A1 ist eine Elektrode für eine Vorrichtung Koronaentladung bekannt, die einen dielektrischen Überzug aufweist. Im Innenraum
der Elektrode ist ein Hohlraum vorhanden, durch den ein Kühlmittel geleitet
wird, welches die Wärme von der Coronaentladungsstelle fort transportiert.
Durch die Molekülbewegung insbesondere dann, wenn die Temperatur des
Kühlmittels in den Siedebereich gekommen ist, entsteht an der Wärmequelle
ein intensiver Kühleffekt. Es entsteht ein Kreislauf, da das erwärmte Kühlmittel nach oben in den Bereich der Kühlrippen steigt, dort kondensiert und
dann durch das Eigengewicht im abgekühlten Zustand sich zu der Elektrodenspitze bewegt. Es handelt sich dabei um eine direkte Kühlung.

In der DE 33 41 784 A1 ist eine Koronaentladungsvorrichtung beschrieben, bei welcher ein Bearbeitungsbalken Elektrodensegmente enthält, die jeweils ein äußeres becherförmiges Teil aus einem keramischen, dielektrischen Material enthalten, welches ein leitfähiges Bauteil, beispielsweise aus Aluminium, umgibt.

Eine weitere Vorrichtung zur Oberflächenbehandlung von Gegenständen durch Sprühentladung ist in der DE 195 08 933 A1 beschrieben. Die Sprühelektrode ist dabei aus einer Arbeitsstellung in eine Ladestellung unter Verwendung von Klemmleisten linear verschiebbar angeordnet. Die erforderliche Klemmhalterung soll dort einfach gestaltet und leicht montierbar sein und dennoch die Sprühelektrode in ausreichend genauem Abstand parallel zur Führungselektrode gehalten sein. Über eine Elektrodenkühlung ist in dieser Veröffentlichung nichts ausgesagt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Vorrichtung zur Koronabehandlung so auszubilden, daß durch eine indirekte Kühlung der Elektrode die Bildung schädlicher Stoffe, z.B. Ozon, vermieden wird und sie eine minimale Baugröße aufweist.

Diese Aufgabe wird mit den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst.

Die indirekte Kühlmethode ist deshalb gewählt, um eine hohe Temperaturführung an der keramischen Oberfläche zu erhalten. Dadurch gelingt eine sofortige Einleitung der Ozonzerfallreaktion; die Halbwertzeit von Ozon ist bekanntermaßen stark temperaturabhängig.

Durch die Kühlung des Gehäuses zur Umgebung mittels eines das Gehäuse durchfließende Kühlmediums, z.B. Wasser, werden einen größeren Raum benötigende Abluftgebläse, die beim Stand der Technik auch wegen der Ozonentstehung nötig sind, vermieden. Die fehlenden Albluftgebläse ermöglichen erfindungsgemäß die Einspeisung von Trägergasen, um zusätzliche Effekte zu erzielen. Das Gehäuse wird außen durch die Kühlung auf einer Temperatur von unter 50° C gehalten, wodurch das Bedienungspersonal vor Verbrennungen geschützt ist. Gemäß der Erfindung wird die Ozonentstehung durch die hohe Betriebstemperatur an der Elektrodenoberfläche vermieden oder zumindest vermindert, so daß eine Absaugung nicht unbedingt erforderlich ist. Bei der hohen Betriebstemperatur kommt es zu spontanen Zerfallserscheinungen von Ozon zu Sauerstoff. Die hohe Betriebstemperatur wird durch die ständige Belastung/Entladung der aus nicht leitendem Material bestehenden Elektrode aufrechterhalten.

Als zu behandelnde Oberfläche sind auch bereits behandelte, z.B. lackierte oder beschichtete Oberflächen anzusehen. Als Trägergas ist z.B. ein Flüssigkeitströpfchen enthaltendes Gas (Aerosol) oder auch ein Feststoffpartikel

WO 99/06204 PCT/EP98/02632

enthaltendes Gas (Rauch, Stäube) zu verstehen. Aber auch ein reaktives Gasgemisch ist einsetzbar. Vorteilhafte weitere Ausgestaltungen der Vorrichtung nach Anspruch 1 sind Gegenstand der Unteransprüche.

Dabei befassen sich die Ansprüche 2 bis 6 mit der Bewegung der Elektrode zwischen einer Arbeitsposition und einer Ruheposition sowie mit dem Schutz der in die Ruheposition gebrachten Elektrode gegen mechanische Zerstörung, die Ansprüche 7 bis 9 mit der Ausgestaltung einer Düsenanordnung im Gehäuse zur Einspeisung des Trägergases und zur Wiedereinspeisung eines regenerierten Trägergases in den Elektrodenraum.

Im folgenden wird die Erfindung anhand von in der Zeichnung schematisch dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 das Gehäuse im Querschnitt;

25

- Fig. 2 die Vorrichtung gemäß der Erfindung in perspektivischer Darstellung, teilweise geschnitten:
- Fig. 3 die Vorrichtung mit der Elektrode in Arbeitsposition;
- Fig. 4 die in Fig. 3 gezeigte Vorrichtung, allerdings ohne Elektrodenhalterung, gezeichnet in der Ruheposition;
- Fig. 5 die im Gehäuse untergebrachte Düsenanordnung mit Darstellung ihrer Funktion;
- Fig. 6 eine Einzelheit der in Fig. 5 gezeigten Düsenanordnung in vergrößerter Darstellung.

Das in Fig. 1 dargestellte Gehäuse 1 hat im Querschnitt die Form eines umgekehrten U. Das z.B. aus Aluminium bestehende Gehäuse 1 ist in Längsrichtung mit Ausnehmungen 2 zum Durchfluß eines Kühlmediums, z.B. Wasser, versehen. Die Ausnehmungen 2 im Steg des U sind dabei rohrartig ausgebildet, die Ausnehmungen 2 in den Schenkeln des U haben den Quer-

- 5 -

schnitt eines langgestreckten Rechtecks. Das Gehäuse 1 ist seitlich durch Stirnwände abgeschlossen.

In Fig. 2 ist die Vorrichtung zur Koronabehandlung mit einer im Gehäuse 1, das hier ohne die Ausnehmungen 2 dargestellt ist, untergebrachten Elektrode 3 dargestellt. In der im Querschnitt etwa hutförmig ausgebildeten Elektrode 3 ist eine Elektrodenplatte 4 z.B. aus Aluminium untergebracht. Die Elektrodenplatte 4 steht über einer elektrische Zuleitung 5 mit einem außerhalb des Gehäuses 1 angeordneten, flexiblen elektrischen Anschluß 6 in Verbindung. Die elektrische Zuleitung 5 ist von einem Isolationsrohr 7 umgeben, das aus Keramik besteht und eine Isolationswirkung gegenüber dem Gehäuse 1 hat. Die elektrische Zuleitung 5 kann mit dem Isolationsrohr 7 durch eine Öffnung 8 im Steg des U bewegt werden.

Mit der Elektrode 3 wirken Greifer 9 zusammen, die über eine Mechanik in Richtung der Pfeile A bewegbar sind und die Elektrode 3 aus einer Arbeitsposition in eine Ruheposition und umgekehrt bringen. Die Greifer 9 greifen beim Ausführungsbeispiel an den nach außen gerichteten Flanschen 10 des hutförmigen Profils der Elektrode 3 an. Die Greifer 9 bestehen aus thermisch haltbarem Material, weil sie der Betriebstemperatur ausgesetzt sind, und sind an einer in Richtung der Pfeile 1 beweglichen Halteplatte 25 befestigt. Die Mechanik zum Bewegen der Halteplatte 25 besteht z.B. aus Gewindestangen, die mit Gewindebohrungen in der Halteplatte 25 zusammenwirken.

25

In Fig. 3 ist die Elektrode 3, die hier mit einem Elektrodenhalter 11, der in seiner Funktion den Greifern 9 mit der Halteplatte 25 entspricht, versehen ist, in Arbeitsposition, also nahe an der Oberfläche des zu behandelnden Substrats, dargestellt.

15

Eine die Elektrode 3 in Ruheposition (Fig. 4) schützende, geteilte Verschlußklappe 12 ist in Fig. 3 in geöffneter Stellung dargestellt. Zum Bewegen der
Verschlußklappe 12 dient ein kniehebelartiges Hebelgestänge 13. Das Hebelgestänge 13 besteht im wesentlichen aus einem Hebel 14, dessen eines Ende
über einen Drehpunkt 15 mit dem Steg des Gehäuses 1 und dessen anderes
Ende über einen Drehpunkt 16 mit einem weiteren Hebel 17 verbunden ist,
der seitlich an der Elektrode 3 angelenkt ist.

Das Hebelgestänge 13 ist seitlich an der Elektrode 3 bzw. am Elektrodenhalter 11 angelenkt.

An den Hebel 17 ist seitlich jeweils ein damit fest verbundener Steg 19 angeordnet, der jeweils eine Hälfte der plattenförmigen Verschlußklappe 12 trägt, die über die Länge der Elektrode 3 verläuft.

Das Hebelgestänge 13 muß so ausgebildet sein, daß es bei einer Aufwärtsbewegung der Elektrode 3 aus der in Fig. 3 gezeigten Arbeitsposition seitlich ausknicken kann.

In Fig. 3 ist die elektrische Verbindung der Elektrode 3 nicht dargestellt, in Fig. 4 der Elektrodenhalter 11.

Um die Elektrode 3 auch in Ruheposition auf Betriebstemperatur zu halten, ist es zweckmäßig, in dieser Position für weitere Entladung gegen die Verschlußklappe 12 zu sorgen.

In den Fig. 4 und 5 ist die in den unteren Enden der Stege des Gehäuses 1 untergebrachte Düsenanordnung dargestellt. Sie besteht im wesentlichen aus in Längsrichtung des auch hier ohne die Ausnehmungen 2 dargestellten Gehäuses 1 verlaufenden, zylindrischen Ausnehmungen 20, die über Düsen-

öffnungen 21 mit der Außenseite und mit der Innenseite der Stege verbunden sind, und aus in den Ausnehmungen 20 drehbar gelagerten Rohren 22, deren Wandung mit mindestens einer Durchbrechung 23 versehen ist. Die Durchbrechung 23 kann schlitzförmig oder punktförmig sein.

5

Durch Drehen des Rohres 22 wird eine Durchbrechung 23 mit einer Düsenöffnung 21 in Deckung gebracht, so daß je nach Wunsch das Trägergas
dem Elektrodenraum zugeführt oder aus diesem abgesaugt wird. Die Zufuhr
ist durch die Pfeile B, die Absaugung durch die Pfeile C dargestellt.

10

Es ist zweckmäßig, das abgesaugte Gas über einen Zirkulationskreis, der durch den Pfeil D dargestellt ist, nach Regeneration wieder dem Elektrodenraum zuzuführen.

Die Bewegung des Substrats, dessen Oberfläche behandelt werden soll, ist durch den Pfeil E dargestellt. Das Substrat wird in einem geringen Abstand an der sich in Arbeitsposition befindenden Elektrode 3 vorbeigeführt.

20

Durch die in Fig. 5 gezeigten Pfeile F ist angedeutet, daß in den Innenraum des Gehäuses durch eine in dessen Decke angeordnete Öffnung 24 Trägergas zugeführt bzw. aus dem Innenraum Gas abgesaugt werden kann.

Beim vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel ist die Elektrode 3 Uförmig mit innenliegender Elektrodenplatte 4 dargestellt. Die Elektrode kann aber auch jede andere Ausführungsform aufweisen. 10

15

25

#### Patentansprüche

Vorrichtung zur Koronabehandlung der Oberfläche eines Substrats, mit einer Elektrode, die innerhalb eines benachbart zum Substrat angeordneten Gehäuses untergebracht ist, wobei Mittel vorgesehen sind, um dem die Elektrode aufnehmenden Innenraum des Gehäuses ein Trägergas zuzuführen,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

daß die im Gehäuse (1) untergebrachte Elektrode (3) aus keramischem

Material besteht, daß das Gehäuse (1) mit innerhalb der Gehäusewände

verlaufenden Ausnehmungen (2) für den Durchfluß eines Kühlmediums

versehen ist und daß die Elektrode (3) mit einer Temperatur von mehr

als 150° C betrieben wird.

- Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektrode (3) aus einer relativ dicht am Substrat liegenden Arbeitsposition in eine vom Substrat weiter entfernte Ruheposition überführbar ist.
  - 3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß mit der Bewegung der Elektrode (3) in die Ruheposition eine geteilte Verschlußklappe (12) in die Schließstellung gebracht wird und mit der Bewegung der Elektrode (3) in die Arbeitsposition die Verschlußklappe (12) geöffnet wird.
- 4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß für das Bewegen der Elektrode (3) mit ihr zusammenwirkende, mechanisch betätigte Greifer (9) angeordnet sind.

- Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Greifer
   (9) aus thermisch haltbarem Material bestehen.
- 6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß für das Bewegen der Elektrode (3) ein kniehebelartig wirkendes Hebelgestänge (13) angeordnet ist, das mit einem Ende am Gehäuse (1) und mit dem anderen Ende an der Elektrode (3) oder an einem die Elektrode (3) aufnehmenden Elektrodenhalter (4) drehbar befestigt ist.
- 7. Vorrichtung: nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß im Gehäuse (1) beidseitig der Länge der Elektrode (3) eine Düsenanordnung zur Einspeisung des Trägergases in den Elektrodenraum angeordnet ist.
- 8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Düsenanordnung auch zur Absaugung schaltbar ist, wobei das abgesaugte Gas
  nach Regeneration dem Elektrodenraum wieder zuführbar ist.
- 9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Düsenanordnung aus zylindrischen Ausnehmungen (20) mit nach außen bzw. in den Innenraum des Gehäuses (1) führenden Düsenöffnungen (21) und einem in der zylindrischen Ausnehmung (20) drehbaren Rohr (22) mit mindestens einer Durchbrechung (23) besteht.
- 10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß in der Decke des Gehäuses (1) mindestens eine Öffnung (24) für die Trägergaszufuhr bzw. für die Absaugung angeordnet ist.

Fig. 1

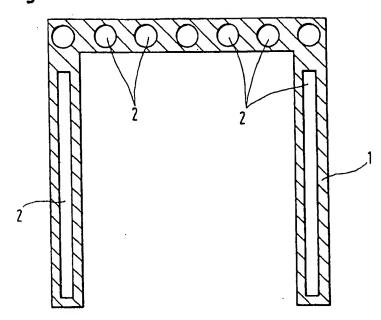


Fig. 2

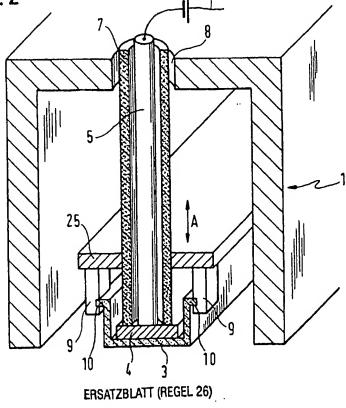
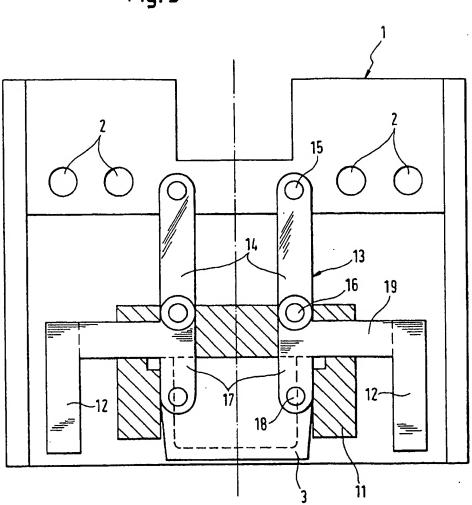
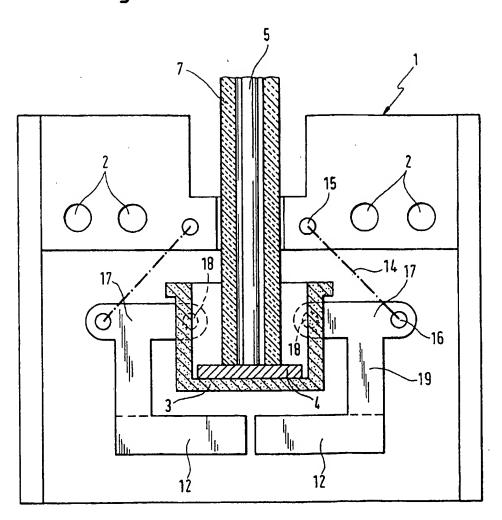


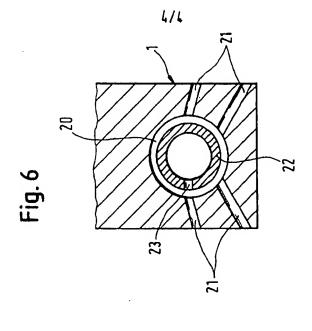
Fig. 3

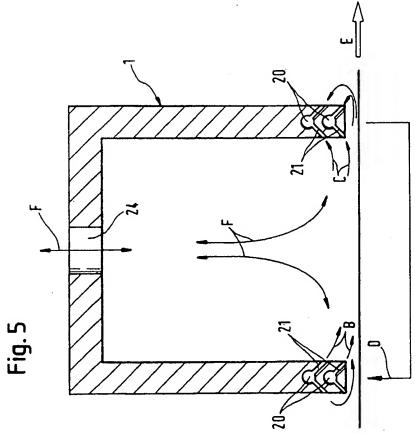


ERSATZBLATT (REGEL 26)

Fig. 4







ERSATZBLATT (REGEL 26)

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

II. :ational Application No

			101/21 30/	0203E
A. CLASSIF IPC 6	FICATION OF SUBJECT MATTER B29C59/12 H01T19/00			
According to	o international Patent Classification (IPC) or to both national classificat	ation and IPC		
8. FIELDS				
Minimum doo IPC 6	ecumemation searched (classification system followed by classification 829C H01T	in symbols)		
Occumentati	tion searched other than minimum documentation to the extent that su $$	uch documents are incl	uded in the fields see	arched
Electronic de	ata base consulted during the international search (name of data bas	se and, where practica	l, search terms used)	)
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages		Relevant to claim No.
A	EP 0 381 044 A (HOECHST AG) 8 Aug see column 5, line 12 - line 32 see column 10, line 45 - column 1 17; claims; figures			1,7,9,10
A	US 4 533 523 A (AHLBRANDT ANDREAS August 1985 see the whole document		1,7-10	
A	GB 2 086 144 A (AHLBRANDT ANDREAS	S) 6 May		1,7-10
А	see the whole document  DE 39 35 013 A (KALWAR KLAUS) 25 1991 cited in the application see the whole document	April -/		1
X Furti	Liter documents are listed in the continuation of box C.	X Patent lamih	y members are listed	in annex.
"A" documic consider the filling of the citation of document other of the citation "O" document other of the citation the citation the citation the citation the citation the constant of the	ategories of cited documents:  tent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international date of the published on priority ctalm(s) or is cited to establish the publicationdate of another on or other special reason (as specified) tent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means in the priority date ctalmed than the priority date ctalmed actual completion of theinternational filling date but status completion of theinternational search	ctied to understation invention  "X" document of part cannot be consisted involve an invention of part cannot be consisted coursent is comment, such conin the art.  "&" document memb	and not in conflict with and the principle or the licular relevance; the dered novel or cannoutive step when the di licular relevance; the dered to involve an it missined with one or im missined with one or im missination being obvious.	in the application but nearly underlying the claimed invention of the considered to ocument is taken alone claimed invention inventive step when the fore other such docupous to a person skilled it family
	28 August 1998	14/09/		
Name and r	mailing address of the ISA European Patern Office, P.B. 5818 Paterniaan 2 NL • 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 551 epo ni,	Authorized office	_	

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ti. .ational Application No
PCT/EP 98/02632

		PCT/EP 98/02632 -
	ution) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category *	Citation of document, with indication where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 394 (C-631), 31 August 1989 & JP 01 138242 A (TORAY IND INC), 31 May 1989 see abstract	1
4	DE 296 01 212 U (AHLBRANDT ANDREAS) 11 April 1996 cited in the application see the whole document	2-6,8
A	see the whole document  PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 008, no. 071 (C-217), 3 April 1984 å JP 58 225133 A (TOYO BOSEKI KK), 27 December 1983 see abstract; figures 1-26	7-10

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

ti ,ational Application No PCT/EP 98/02632

Patent document cited in search report		Publication date		itent family rember(s)		Publication date
EP 0381044	Α	08-08-1990	DE DE US US	3903235 59009991 5024819 5135724	D A	09-08-1990 08-02-1996 18-06-1991 04-08-1992
US 4533523	Α	06-08-1985	us	4575329	A	11-03-1986
GB 2086144	Α	06-05-1982	DE CA FI FR JP US US ZA	4445110	A A,B, A A A	27-05-1982 24-01-1984 24-04-1982 30-04-1982 16-06-1982 01-05-1984 27-09-1988 29-09-1982
DE 3935013	Α	25-04-1991	NONE			
DE 29601212	U	11-04-1996	DE	19508933	Α	19-09-1996

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ir. ationales Aktenzeichen PCT/EP 98/02632

A. KLASSII IPK 6	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 829C59/12 H01T19/00		
Nach der Int	ternationalen Patentidassäikallon (IPK) oder nach der nationalen Klass	ifikation und der IPK	Ì
B. RECHE	RCHIERTE GEBIETE		
Recherchier	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbols	))	
IPK 6	B29C H01T		
Recherchie	ne aber nucht zum Mindestprüfstoffgehörende Veröffentlichungen, sow	elt diese unter die recherchierten Goblete f	aven
Während de	er internationalen Recherche konsuttlerte elektronische Datenbank (Na	me der Datenbank und evli, verwendete S	uchbegriffe)
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Α .	EP 0 381 044 A (HOECHST AG) 8. Au siehe Spalte 5, Zeile 12 - Zeile siehe Spalte 10, Zeile 45 - Spalt Zeile 17; Ansprüche; Abbildungen	32	1,7,9,10
A	US 4 533 523 A (AHLBRANDT ANDREAS August 1985 siehe das ganze Dokument	) 6.	1,7-10
A	GB 2 086 144 A (AHLBRANDT ANDREAS 1982 siehe das ganze Dokument	) 6. Ma1	1,7-10
A	DE 39 35 013 A (KALWAR KLAUS) 25. 1991 in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument	April	1
	-	·/	
	ltere Veröffentlichungen eind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentiamilie	
* Besondel *A* Veröffi aber *E* ålteres Annm *L* Veröffi ande soll o aus@ *O* Veröff eine *P* Veröffi dem	re Kategonen von angegebenen Veröffentlichungen : entlichung, die den aligemeinen Stand der Technik deitniert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist s Ookument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen eldedatum veröffentlicht worden ist entlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelniaft er- inen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ren im Rechercherbericht genannten Veröffentlichung belegt werden rien im Rechercherbericht genannten Veröffentlichung belegt werden sier die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie srücht) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Aussteltung oder andere Maßnehmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	kann nicht als auf erlinderfacher Tälig werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kalegone in diese Verbindung für einen Fachmann "å" Veröffentlichung, die Mitgäed derselber	I worden at und mit der r zum Verständnie des der oder der ihr zugrundeliegenden unung; die beanspruchte Erlindung chang nicht als neu oder auf sichtet werden utung; die beanspruchte Erlindung det beruhend betrachtet leiner oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und nahellegend ist 1Patemtamille ist
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Re	cherchenberichts
1	28. August 1998	14/09/1998	
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentarm, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijawijk	Bevolimächtligter Bediensteter	
1	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Labeeuw, R	

1

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

t. Astionales Aktenzolchen
PCT/EP 98/02632

		PCT/EP 98	3/02632 -
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
(ategone'	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erfordertich unter Angabe der in Betracht komm	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A .	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 394 (C-631), 31. August 1989 & JP 01 138242 A (TORAY IND INC), 31. Mail 1989 siehe Zusammenfassung		1
A	DE 296 01 212 U (AHLBRANDT ANDREAS) 11. April 1996 in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument		2-6,8
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 008, no. 071 (C-217), 3. April 1984 & JP 58 225133 A (TOYO BOSEKI KK), 27. Dezember 1983 slehe Zusammenfassung; Abbildungen 1-26		7-10
			*

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlic-jungen, die zur selben Patentfamilie gehören

, valionales Aktenzotchen
PCT/EP 98/02632 -

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		tglied(er) der atentfamilie	Datum der Veröttentlichung	
EP	0381044	Α	08-08-1990	DE DE	3903235 A 59009991 D	09-08-1990 08-02-1996
				US	5024819 A	18-06-1991
				ÜS	5135724 A	04-08-1992
US	4533523	Α	06-08-1985	US	4575329 A	11-03-1986
GB	2086144	A	06-05-1982	DE	3039951 A	27-05-1982
				CA	1160989 A	24-01-1984
				FI	813295 A,B,	24-04-1982
				FR	2492712 A	30-04-1982
				JP	57096736 A	16-06-1982
				US	4446110 A	01-05-1984
				US	4774061 A	27-09-1988
				ZA	8106957 A	29-09-1982
DE	3935013	A	A 25-04-1991 KEINE			
DE	29601212	U	11-04-1996	DE	19508933 A	19-09-1996